## Japanese Laid-open P62-132321

## Translation of P1 left column L2 ~ L3

1. Title of the invention "A apparatus for dry etching"

# Translation of P2 left-lower column L17~right-lower column L13

A prior art of an apparatus solving this problem discloses an etching apparatus, as shown in Fig. 3, loading automatically (auto-loading) dummy wafers for filling up vacancies in one etching process. On a case the dummy wafers installed into this apparatus, as shown in Fig. 3, sample wafers to be etched and dummy wafers corresponding to vacant pieces of the sample wafers are loading into a load-lock chamber load cassette 27 placed in load-lock chamber 22, which is arranged between the atmosphere and etching chamber 23. And in this loading process, after the wafers are carried out of auto-loader cassette 24 to load-lock chamber load cassette 27 disposed in the load-lock chamber 21, the number of dummy wafers corresponding to the vacant pieces of vacant sample wafers are carried out of auto-loader dummy cassette 25 to load-lock chamber load cassette 27.

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 62132321 A

(43) Date of publication of application: 15 . 06 . 87

(51) Int. CI

## H01L 21/302 H01L 21/68

(21) Application number: 60271624

(22) Date of filing: 04 . 12 . 85

(71) Applicant:

ANELVA CORP

(72) Inventor:

KANEKO KAZUAKI TANAKA MASAO UCHIKAWA HIDEO KOSUGE KAZUO

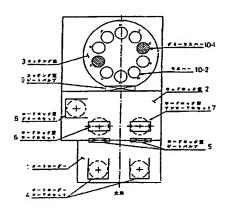
### (54) DRY ETCHING APPARATUS

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To eliminate an irregularity in etching characteristics of wafers by equally distributing the numbers and the order of dispositions of wafers and dummy wafers and charging them in an etching chamber.

CONSTITUTION: Dummy wafers are contained in load locking chamber dummy cassettes 8. Wafers are conveyed to and contained from automatic loader loading cassettes 4 to load locking chamber load cassettes 6, and the total number of the wafers is counted. Dummy wafers are conveyed in such a manner to equally dispose the dummy wafers between the wafers on the basis of the counted total number, i.e., to insert dummy wafers 10-1 of shaded portions between wafers 10-2 without shaded portions. When 41 wafers are contained in the cassettes 4, for example, in 8 wafer batch process, first to fifth conveyances carry 7 wafers and 1 dummy wafer, and sixth conveyance carriers 6 wafers and 2 dummy wafers.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio



®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### @ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 132321

(f)Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和62年(1987)6月15日

H 01 L 21/302 21/68

B-8223-5F 7168-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

の発明の名称

ドライエツチング装置

頤 昭60-271624 创特

願 昭60(1985)12月4日 ❷出

母発 明 者 子 誠

秋 夫

東京都府中市四谷5-8-1 東京都府中市四谷5-8-1

日電アネルバ株式会社内 日電アネルバ株式会社内

中 明 者 田 73発

英 雄 東京都府中市四谷5-8-1

日電アネルバ株式会社内

者. 明 砂発

内 Ш 菅

生 東京都府中市四谷5-8-1

日電アネルバ株式会社内

明 者 伪発 願 人

日電アネルバ株式会社

東京都府中市四谷5-8-1

砂出 守弘 弁理士 岡田 砂代 理

.小、

1. 発明の名称

ドライエッチング装置

#### 2. 特許請求の範囲

(1) エッチング室にウエハーを所定枚数擬送し た後、エッチングを行うドライエッチング装置に おいて、

エッチングを行うエッチング室と大気との間に 設け、かつ真空排気および大気を導入し得る機構 を備えると共に、大気中からエッチング室および エッチング室から大気中にウエハーを設送し得る 機様を設けたロードロック室を備え、

大気からロードロック室に搬送されるウエハー の総枚数に基づいて、エッチング室に搬送されか つ配置されるべきダミーウエハーの枚数を配分し、 ウェハーおよびこの配分したグミーウエハーをエ ッチング室に搬送するよう構成したことを特徴と するドライエッチング装置。

🖄 上記配分されたグミーウエハーを可及的に **等間隔にエッチング室中に配置するよう混入順序** を制御することを特徴とする特許請求の範囲第(1) 頂記載のドライエッチング装置。

(3) 上記ロードロック室内に一時的にウエハー を収納するロードカセットおよびグミーウエハー を収納するダミーカセットを備えたことを特徴と する特許請求の範囲第(1)項又は第(2)項記載のドラ イエッチング装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、多数枚のウエハーをエッチング室に 装着してエッチングを行うドライエッチング装置 に関するものである。

(従来の技術と発明が解決しようとする問題点) 従来、バッチ式のどライエッチング装置では、 一度にエッチングすることができるウエハーの牧 数が決まっており、この決められた枚数のウエハ

#### 特開昭62-132321(2)

ーを装着してエッチングを行っている。このかかられた牧数のウエハーを装着しないでエックが表示しないでエックが表示しないでエックでは表示しなかったのはなが汚れたり、このなれた物質をしたり、あるいは装すったのではあるエッチング分をしたがから、これが決められたりする。これが決められた牧数に満たない場合には、この満たない分するがある。というながある。

特に、この種のドライエッチング装置は、最終 工程の近くで用いられるものであり、補助を要す るものである。このため、AA、レジスト、 SIO。、SIなどの混在した表面をもち、しか もエッチングによってこの混在比率が変わって行 くようなウェハーと、一定の表面をもつダミーウ エハーとを混ぜて配置するときには、両者の混ぜ 比率および混ぜパターンを可及的に一定かつ対称

室ゲートパルブ15を閉状態にしてロードロック 室12を真空排気した後、エッチング室ゲートパ ルブ19を閉状態にする。第6に、ロードロック 室ロードカセット16に格納されているウエハー およびダミーウエハーをエッチング室13中に頃 状装着し、エッチング室ゲートパルブ19を開状 低にしてエッチング処理を行う。エッチ ング処理を終了した後、逆の順序でウエハーおよ びダミーウエハーをロック室アンロードカ セット17中に格納し、次いで大気中に取り出し てダミーウエハーを分離する。

以上説明したように、手動でウェハーおよびダミーウェハーをロードロック室ロードカセット 16に挿入していたのでは、人が一々挿入する枚数を数えたり、等間隔に配置されるように計算などして挿入しなければならない問題がある。

この問題を解決する装置として、1回のエッチング処理に不足するグミーウェハーを自動的に持入 (オートロード) する第3回に示すようなエッチング装置がある。この装置を用いてグミーウエ

にすべき必要性がある。これは、エッチング処理を行う各ロットにおいて、同一の枚数のグミーウエハーをエッチング窓に配置(ダミーウエハーの 枚数の配分)すると共に、このダミーウエハーを 配置する位置を可及的に対称的(等間隔)に置く (ダミーウエハーの配置の配分)ようにする必要 がある。

第2団は従来のドライエッチング装置の構成の断面団を示す。このドライエッチング装置を用いてエッチング窒13中に所定の牧数のウエハーおよびダミーウエハーを配置してエッチング処理を行うときには、次の如くしている。第1にと共にロードロック室ゲートベルブ19を開伏を開伏をによったロードロック室が一と乗り、15を開伏を開けたように、エッチング処理すべきウエハーとをロードロック室送したように、1回のエッチング処理でウエーを延延したように、1回のエッチング処理でウエーを提供したようにでダッエーを提供している。第3に、ロードロック

ハーを装着するときには、第3図に示すように、 大気とエッチング室23との間に設けたロードロ ック室22内に配置したロードロック室ロードカ セット27中に、エッチングを行うウエハーと、 ウェハーの不足分に相当するダミーウェハーとを 独俎している。そして、この装塡は、ウエハーを オートローダー21内に配置したオートローダー ロードカセット24から、ロードロック室22内 に配置したロードロック室ロードカセット27に 厳送後、不足するウエハーに相当する枚数のダミ ーウエハーをオートローダーダミーカセット25 からロードロック室ロードカセット27に搬送す ろことによって行っている。にのようにウエハー をロードロック室ロードカセット21に装塡後、 不足分のダミーウェハーを一括して装塡したので は、ダミーウェハーは最後に集中して装填される こととなり、パッチ処理を行った場合に、最後の パッチ処理の部分にダミーウエハーが集中し、こ の最後のロットでのパッチ処理されたウエハー群

だけが、エッチング特性の違ったものになってし

まうという問題点がある。

例えば1度に10枚のウエハーを水があり、これでは10枚のウエハーを設置があり、これでは、10枚のウエハーを設置した場合、9枚のタエハーを装置した場合、9枚のタエハーを装置した場合、9枚のが最近ないのが最近ないのでは、10枚のウェーを表現では、10枚のウェーを表現では、10枚のウェーを表現では、10枚のがよいないが、10枚のがよったとなり、最後後のバッチをでは、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚のが、10枚

尚、第3図図中ロードロック室ゲートバルブ2 6 は、ロードロック室22と大気との間を食空的 に返断するためのものであると共に、閉放した場 合にこの間放部分からウエハーおよびダミーウエ ハーを毀送するためのものである。同様に、エッ チング室ゲートベルブ29は、エッチング室23

およびダミーウェハーの枚数と配置の順序とを夫々可及的に等配分し、かつエッチング室に可及的に準間隔に配置されるように装塡する構成を採用することにより、エッチング特性のバラッキが生じないようにしている。

第1図に示す本発明の1実施例構成の断面図を 用いて問題点を解決するための手段を説明する。

第1回において、ロードロック室 2 は、エッチングを行うエッチング室 3 と大気との間に設けたものであって、大気からウェハーを焼送する場合には、大気圧に保持され、一方、エッチング室 3 にウェハーを焼送する場合には、真空に保持されるものである。

ロードロック室ロードカセット 6 は、一時的に ウェハーを収納するものである。

ロードロック室ダミーカセット 8 は、グミーウ エハーを収納するものである。

(作用)

وأساد

とロードロック第22との間を真空的に遮断する ためのものであると共に、ウエハーおよびグミー ウエハーを厳送するためのものである。

第3図に示す装置は、もう一つの問題点を抱えている。それは、グミーウエハーが毎回ロードロック室22を素通りして大気とエッチング室23とを往復する点であり、ダミーウエハーの分だけ 酸送時間が余分にかかると共に、その分だけ 降気能力の増加が必要となってしまうことである。 更に、ダミーウェハーによって 庭埃が持ち込まれる 機会も増加してしまうことである。

#### (問題点を解決するための手段)

本発明は、前紀問題点を解決するために、エッチング室と大気との間に設けたロードロック室内に、ウエハーを一時的に収納するロードカセットと、ダミーウエハーを収納するダミーカセットとを設け、大気から当該ロードロック室内に搬送したウエハーの投数を計致し、この計数した総枚数およびパッチ処理する牧数に基づいて、ウエハー

第1回を用いて説明した構成を採用し、ロード ロック室ダミーカセット8内に予めダミーウエハ ーを収納しておく。この状態のもとで、オートロ ーダー1内に配置したオートローダーロードカセ ットもから、ロードロック窒2内に配置したロー ドロック室ロードカセット6に対してウエハーを 擬送して収納し、この収納したウエハーの総枚数 を計数する。この計数した総枚数に基づいて、パ ッチ処理するウエハーの枚数に対して挿入するダ ミーウェハーの枚数および挿入する順序を決定し、 この決定に基づいてダミーウエハーをウエハーの 間に可及的に等配置する態様で順次エッチング室 3 に嵌送して装着する。この装着した態様例を第 1 図図中エッチング室 3 中に斜線を用いてダミー . ウエハー10-1を示す。料線のないものは、ウ エハー10-2を示す。

以上疑明したように、ロードロック室ロードカセット 6 中に収納したウエハーの絶枚数に落づいて、ウエハーの間にダミーウエハーを挿入した低様でエッチング室 3 に自動的に接送することが可

能となる。

#### (実施例)

第1図は本発明の1支統例構成の断面図を示す。 第1図図示構成を用いた具体例を説明する。

第1図において、オートローグーロードカセット4中に任意の枚数のウエハー例えば41枚を収納し、エッチング室3内に一度に10枚づつ装填してエッチングを行う場合について説明する。この場合、予めロードロック室ダミーカセット8中にダミーウエハーを収納しておく。

第1に、エッチング窓ゲートパルブ 9 を閉状態にし、次いでロードロック室 2 に大気を導入した後、ロードロック室ゲートパルブ 5 を開状態にする。

第2に、オートローダーロードカセット 4 中に 収納されているウエハーを、ロードロック室ロー ドカセット 5 中に除送して収納する。

第3に、ロードロック室ゲートバルブ5を閉状 態にしてロードロック室2を真空排気する。

等分に配分されるようにダミーウエハーを例えば 第3番目と第8番目に順次搬送する。

第8に、エッチング室3内で所定のエッチング 処理を行った後、前途したと逆の手順によってウ エハーとダミーウエハーとが順次取り出され、ロ ードロック室ロードカセット6およびロードロッ ク室グミーカセット8中に収納される。そして、 オードローグー1を介して大気中に取り出される。

以上説明した場合は、10枚のバッチ処理であったが、このバッチ処理は何枚でも、同様に処理し得るものである。例えば8枚のバッチ処理であって、オートローダーロードカセット4内に41 枚のウェハーを収納した場合には、第1回目ないし第5回目の搬送はウェハーで枚とグミーウェハー6枚とがミーウェハー2枚を行えばよい。この場合、のように割り当てられたダミーウェハーが、可及的に等間隔に配置されるように収次搬送する。

(発明の効果)

第4に、ロードロック室ロードカセット6中に 収納したウエハーの総枚数(41枚)を計数する。 第5に、エッチング定3に構送するウエハーおよびダミーウエハーの枚数を失々算出すると共に、グミーウエハーを可及的に存置するに配置するため に 強 は いし 第4回目の 厳 送 は ウエハー 2枚であってか つ グミーウェハー 2枚であってか で 3番目と 第8番目、第5回目の 厳 送 は ウェハー 9枚 と を ご まる 順序を 例えば 第3番目と 第1枚であってかつグミーウェハーを配置 で 3番目と 第1枚であって 1枚であって 2枚であって 2枚であって 3番目と 第1枚であって 3番目と 第1枚であって 3番目と 第1枚であって 3番目と 1枚であって 3番目と 1

第6に、エッチング室ゲートパルブ9を関状態にする。

第7に、ロードロック室ロードカセット 6 に収納されているウエハーおよびロードロック室ダミーカセット 8 に収納されているダミーウエハーを、エッチング室ゲートバルブ 9 を介してエッチング室 3 内に順次搬送する。この際、第5のステップで算出したようにウエハーの枚数の間に可及的に

以上説明したように、本発明によれば、エッチ ング室と大気との間に設けたロードロック室内に、 ウエハーを一時的に収納するロードカセットと、 ダミーウエハーを収納するダミーカセットとを設 け、大気から当旅ロードロック室内に搬送したク エハーの総枚数を計数し、この計数した総枚数お よびパッチ処理する枚数に基づいて、ウエハーお よびダミーウエハーの牧致と配置の順序とを失々 可及的に等配分してエッチング室に装装する構成 を採用しているため、ウエハーの間に可及的に等 分にダミーウエハーを自動的に配置させてエッチ ング処理を行わせることが可能となり、エッチン グ特性のバラツキが生じないようにすることがで きる。更に、ダミーウエハーがロードロック案内 にとどまるため、ウエハーを放送する時間が実質 的に短縮され、排気ポンプが小容量で足りると共 に成块を持ち込む機会が少なくなる。

#### 4.図面の簡単な説明

第1団は本発明の1実施例構成の英面図、第2

図および第3図は従来のドライエッチング装置の 構成の断面図を示す。

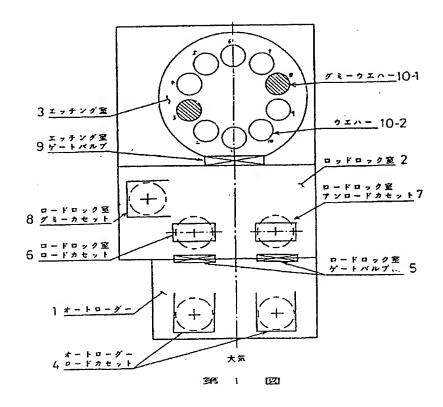
図中、1はオートローダー、 2 はロードロック 室、 3 はエッチング室、 4 はオートローダーロー ドカセット、 5 はロードロック室ゲートバルブ、 6 はロードロック室ロードカセット、 8 はロード ロック室グミーカセット、 9 はエッチング室ゲー トバルブを表す。

特許出願人

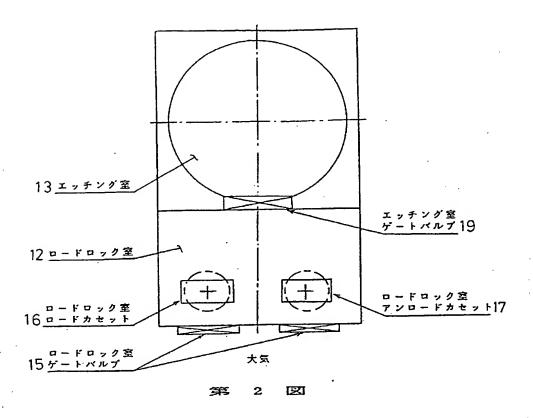
日電アネルバ株式会社

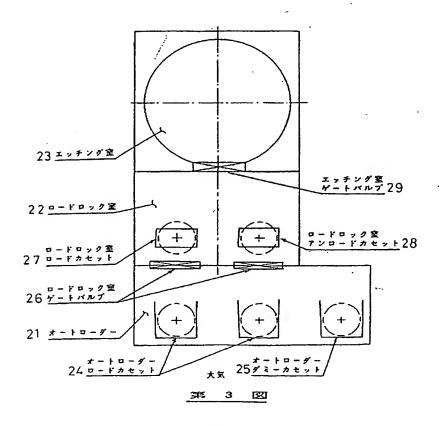
代理人弁理士

岡田 守弘



## 特開昭62-132321 (6)





# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.